# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### (19) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ⑩ 公開特許公報(A)

昭58—70212

50 Int. Cl.3 G 02 F 1/133 C 09 K 3/34 G 02 F 1/133 G 09 F 9/00

識別記号 1 0 6

1 1 1

庁内整理番号 7370-2H 7229-4H 7348-2H

母公開 昭和58年(1983)4月26日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### 砂電子光学的表示素子およびその製造

@特

ह्य

で

願 昭57—165187

22出

願 昭57(1982)9月24日

優先権主張 ②1981年9月26日③西ドイツ

(DE) 30 P 3138373.4

伽発 明 者 ホルム・ベーガー

ドイツ連邦共和国シュヴァルバ

ツハ・ザルツボルンシユトラー

⑪出 願 人 フアオ・デー・オー・アードル フ・シントリング・アクチエン ゲゼルシヤフト

ドイツ連邦共和国フランクフル

ト・アム・マイン・グレーフシ

ユトラーセ103

⑩復 代 理 人 弁理士 矢野敏雄

阳月 細

発明の名称

電子光学的表示素子およびその製法

- 特許請求の範囲
- 1. 互いに離れて配置された2つのガラス基板 を有し、その上にそれぞれ電導層、絶線層な よびその間に電場内で整列する結晶を有する 液体が存在し、かつ電導層の接触位置と結合 している電気的接続要素を有する電子光学的 **紫子において、各接触位置の範囲で絶縁層(** 5 , 5′) の孔が電導物質(10)で充てんさ れ、との物質が一方で接触位置と、他方で接 税要素(8)と結合していることを特徴とす る電子光学的表示素子。
- 2. 物質(10)がジメチル金ハロゲニドから. なる特許請求の範囲第1項記載の累子。
- 3. ガラス基板へ電導層、その上へ絶縁層を被 **攬し、この絶縁層をまず乾燥し、次に焼付処** 理し、 電導層の接触位置の範囲の絶縁層を除 去する、互いに離れて配置された2つのガラ

ス基板、その上の電導層、絶縁層、その間の 電場内で整列する結晶を有する液体なよび電 導層の接触位置と結合している電気的接続要 素を有する電子光学的表示累子の製法におい て、乾燥過程後、接触位置の範囲の絶縁層( 5,5′)へ熱作用下に分解して絶縁層(5, 5′)へ侵入する少なくとも1つの分解成分を 有する物質(9,10)を被覆し、次に焼け 過程を実施するととを特徴とする電子光学的 表示素子の製法。

- 4. 物質(10)として、少なくとも1つの金 属成分が絶縁層へ侵入する有機金属化合物を 被獲する特許請求の範囲第3項記載の製法。
- 5. 絶縁層(5,5′)へ侵入するハンダ付け性 金属成分を有する有機金属化合物(10)を 被覆する特許請求の範囲第4項記載の製法。
- 6. 物質として、少なくとも1つの成分が絶縁 層(5,5′)へ侵入して焼付過程の間に電導 性になる有機化合物を被覆する特許請求の範 囲第3項記載の製法。

- 焼付過程の間に少なくとも一部蒸発または燃焼する有機物質(9)を被模し、焼付過程後、分解生成物を有する絶縁層(5,5′)を除去する特許請求の範囲第3項記載の製法。
- 残権なく蒸発または燃焼する有機物質を被 複する特許講求の範囲第7項記載の製法。
- . 3 発明の詳細な説明

本発明はガラス 基板に電導層 および その上に 絶縁層を被覆し、 この 絶縁層をまず乾燥し、 次 に焼付処理し、 電導層の 接触位置の範囲の 絶縁、 眉を除去する電子 光学的表示 素子とくに 液晶表 示器の製法に関する。

あり、そのため現在まで量産には実用されてい ない。

公知法のとれらの欠点は本発明によつて除去される。すなわち本発明の目的は電導層の接触位置を絶縁被覆から大きい費用なしに露出しりる製法を得ることである。さらにこの方法はできるだけ小さい工業的費用をもつて自動化しうるように形成されなければならない。

この目的は本発明により乾燥過程後、接触位置の範囲の絶縁層へ、熱作用下に分解して絶縁層へ侵入する少なくとも1つの分解成分を有する物質を被獲し、次に焼付過程を実施することによつて解決される。

本発明は乾燥後に絶縁層がなお非常に多孔性絶縁を発展する。との観光を選及し、次に付過程を実施すると、独縁層の個々の孔は閉鎖された。絶縁層の多孔性部分の電導層に対する付別を発力に影響するとの効果はこの層部分は層の分の除去の際または層部分の除去の際または層部分の除去の際または層部分の除去の際または層部分の除去の際または層部分を発展した。

を電導材料の支持体として利用する際に有利に 利用するととができる。

本 発明の有利な実施例によれば少なくとも1 つの金属成分が絶縁層へ侵入しりる有機金属化 合物が物質として被覆される。この実施例の場 合したがつて多孔性絶縁層は物質の電導性金属 成分の支持体として使用され、この成分は焼付 過程の間に絶縁層の孔へ拡散し、孔は互いに結 合しているので、絶縁層の電導層に隣接する側 と絶縁層の他の側との間に電導プリッジが形成 される。とのブリッツの自由端は次に接続導線 の接触に使用するととができる。接続導線と電 導プリンシ自由端との費用の低い迅速に実施し うる結合を達成するため、絶縁層へ侵入しうる ハンダ付け性金属成分たとえば銅または金を含 む有機金属化合物を被覆するのが有利である。 との目的に適する有機金属化合物としてたとえ ばジメチル金ハロゲニドが挙げられる。

本発明の他の有利な実施例によれば少なくと も1つの成分が絶縁層へ侵入することができ、 かつ焼付過程の間にこの成分が置導性になる有機化合物が物質として被覆される。 このような物質はたとえばポリピニルアルコールであり、これは焼付過程の間に少なくとも1部炭素に変化する。 それゆえてリッツはこの実施例では炭素からなる。 その際表示器の接触は常用法により電導ゴムを介して行われる。

**変素と結合している。** 

2 3 L 5

接触位置の範囲の絶縁層の孔の充てんは前記方法によつて実現するととができる。しかしる。の接触位置の範囲の絶縁層の孔を充てんするため、さらに他の方法も考えられる。たとえば孔を圧力を使用して、または絶縁層の接触位置に発展する部分へ真空を適用して電導物質で充てんするとともできる。

孔をジメチル金ハロゲニドからなる物質によって充てんするのが有利なことが明らかになった。このような物質によつて電導層および接続 導線と物質との接触のとくに良好な結果が達成 される。

次に本発明を図面により説明する。

第1図の液晶セルは互いに難れて配置された2つのガラス基板1,2かよびその間に収容にた液晶物質3からなる。ガラス基板1,2の液晶物質側表面にインジウムースメ酸化物からなる電導層4が被覆される。この層の上に2酸化ケイ素からなる絶縁層5、その上にたとえばポ

有機物質を被覆する場合に達成されることが明 らかになった。すなわち残渣が少しも存在した いことによつて、個々の孔壁はその厚さが拡大 されないので、絶縁層のこの部分はとくに容易 にきれいに除去することができる。この方法に はセルロース化合物たとえばニトロセルロース を使用することができる。

本発明はさらに離れて配置された2つのガラス基板を有し、その上にそれぞれ電導層、絶縁層かよび場合により配向層ならびにその間に電場内で整列する結晶を有する液体が存在し、かつ電導層の接触位置と結合している電気的接続要素を有する電子光学的表示素子とくに液晶表示器に関する。

このような表示素子は原則的に公知であるけれど、前記公知法によつて比較的大きい費用によらなければ製造し得ない欠点を有する。 製造を簡単にするため本発明により各接触位置の範囲で絶縁層の孔は電導物質によつて充てんされ、この物質は一方では接触位置と、他方では接続

リイミドからなる配向層 6 がある。 2 つのガラス 基板 1 および 2 はその上に配置された層とともにガラスハンダフレーム 7 または接着剤フレームによつて互いに結合される。

液晶セルに種々の制御導線 8 を接続するため、ガラスハンダフレーム 7 の外側で配向層 6 および 絶縁 層 5 が除去される。 露出 した 電導 層 4 に接続 導線 8 がハンダ付けされる。 配向層の除去は 2 の場合一般に困難は少しもないけれど、 絶縁 層 5 の除去は 2 の層を公知法で除去する限り前記欠点を伴う。

絶縁層 5 の除去は本発明の方法によれば第2 図に示すように、短短の程の程の程のを決している。 競性 の絶縁層 5 へ に で 行 われる。 競付 過程 の 間 で で の 物質 9 の 蒸気は 絶縁 層 5 の 孔 質 9 の の 絶 で で の 競付 過程 を り の を で で の 範囲外の を 層 5 位 多孔性に 留まり、 この 下 にある 電 導層 4 へ 強力に付着する。

特開昭58-70212(4)

次に超音波洗浄法によつて多孔性材料は容易に除去されるので、洗浄法に続いて接続導線 8 を電導層 4 ヘハンダ付けすることができる。

蒸発または燃焼する有機物質としてはニトロセルロースを使用することができる。

. この電導性になつた物質10へ接続導線8を ハンダ付けすることができる。電導物質はその 外側範囲で硬化した絶縁層 5'に固定されている ので、絶縁層から電導物質が離脱するととは普通の使用の際には発生しない過大な機械的に力がハンダ付け位置にかかる場合にしか考えられない。

#### 4 図面の簡単を説明

第1図は液晶セル周線範囲の凝断面図、第2e図は第1製法の工程を示す基板の凝断面図、第二第3 d図。3a図は第2製法の工程を示す基板の凝断面図である。

1,2…ガラス基板、3…液晶物質、4…電導層、5…絶縁層、6…配向層、7…ガラスハンダフレーム、8…接続導線、9,10…有機物質

復代理人 弁理士 矢野 敏 堆





